

Judul:

Pembuatan Kapasitor Lapisan Tipis Tantalum Oksida dengan Metoda Oksidasi Anodik

Pengarang/Penulis:

Rachmat W. Adi, author

Subjek:

Capacitors

Nomor Panggil:

LP-pdf

Penerbitan:

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)